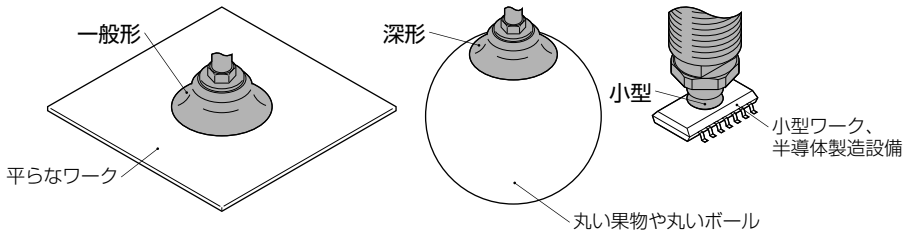




平らなワーク&球体吸着用真空パッド 真空パッドスタンダードタイプ

- 平らなワーク(硬くてペラペラしない厚さのワーク)に最適な一般形、丸い果物(リンゴなど)や丸いボールに最適な深形、小型ワークや半導体製造設備内に最適な小型を用意しております。



- パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。

🌀「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。

金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。